

# Менушенков Алексей Павлович

## Расписание занятий

### ПОНЕДЕЛЬНИК

|               |       |                                       |                    |         |
|---------------|-------|---------------------------------------|--------------------|---------|
| 18:45 — 20:20 | ■ ЛЕК | Физика полупроводников и диэлектриков | 👤 Б13-В04 (В08-70) | 📍 Б-210 |
| 20:25 — 22:00 | ■ ПР  | Физика полупроводников и диэлектриков | 👤 Б13-В04 (В08-70) | 📍 Б-210 |

### ЧЕТВЕРГ

|               |       |   |  |  |                    |         |
|---------------|-------|---|--|--|--------------------|---------|
| 16:15 — 17:50 | ■ ЛАБ | Физические основы технологии обработки поверхности; Физические основы технологий обработки поверхности                                  |  |  | 👤 М16-204, М16-303 | 📍 7а-4  |
|               | ■ ЛЕК | Физические основы технологии обработки поверхности; Физические основы технологий обработки поверхности <b>(16.02.2017 — 30.03.2017)</b> |  |  | 👤 М16-204, М16-303 | 📍 Э-204 |
|               | ■ ПР  | Физические основы технологии обработки поверхности; Физические основы технологий обработки поверхности <b>(13.04.2017 — 25.05.2017)</b> |  |  | 👤 М16-204, М16-303 | 📍 Э-204 |

### ПЯТНИЦА

|               |       |                     |                                       |           |         |
|---------------|-------|---------------------|---------------------------------------|-----------|---------|
| 08:30 — 10:05 | ■ ЛЕК | Лазерные технологии | 📢 ЛФ <b>(23.09.2016 — 16.12.2016)</b> | 👤 А14-201 | 📍 Э-204 |
|               | ■ ПР  | Лазерные технологии | 📢 ЛФ <b>(16.09.2016 — 09.12.2016)</b> | 👤 А14-201 | 📍 Э-204 |